

■ **科学技術賞**

さとみかずいち

里見多一

日本パーカライジング株式会社 代表取締役社長

ウェザリング技術を基盤としたクロムフリー表面処理技術の開発と普及

里見氏は、金属の表面処理分野、なかでも防錆処理技術分野においてクロムフリー防錆技術やスラッジ発生防止などの新たな環境対応処理技術の研究開発と普及促進に大きく貢献した。

高度なウェザリング技術により種々の環境下で信頼性が確認されたクロムフリー防錆技術は、従来のりん酸塩系化成処理に置き替わる環境対応表面処理技術として国内外で普及し、また化成処理スラッジ発生しない新たな加工用潤滑システムについても、産業界に多大なインパクトを与えた。

（推薦団体：（一社）表面技術協会）

（所属・肩書は推薦時 敬称略）